Proceedings of the 20th Linear Accelerator Meeting in Japan (September 6-8, 1995, Osaka, Japan)



PRELIMINARY MOCK-UP EXPERIMENT OF BTA BEAM STOPPER WITH 2 MEV PROTONS FROM RFQ AT JAERI

 M. KAWAI, J. KUSANO*, K HASEGAWA*, H. OGURI*, N. ITO*, Y. TOUCHI**,
 H. INO***, H. KITAMURA****, K. SATO, S. KURITA and M. MIZUMOTO* Toshiba Corporation
 4-1 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi 210, Japan

ABSTRACT

The Preliminary mock-up experiments of beam stopper for 10 MeV proton linear accelerator BTA (Basic Technology Accelerator) pulse-operated with a peak current 100 mA and duty factor 10 % has been made by using 2 MeV proton beam from RFQ at JAERI in order to investigate a beam-sto pper fabrication method and its thermal performance. The mockup sample is made of 12 pieces of tile of carbon fiber complex material and W-Cu alloy layers arrayed on a copper plate having wa ter channel for heat removal. Temperatures distributions were measured with themo-couples and a thermo image camera. The transient elevation of temperature on the surface of CC was observed to be about 100° C within 500 ns at beam bombarding with heat flux of 100 kW. One-dimensinal calculations using analitic formulas of random flow and heat transfer was compared with the measurements: a genral agreement is obtained for temperature in quasi-steady state off the beam.

原研RFQの2 MeV陽子ビームを用いたBTAビームストッパーのモックアップ予備実験

1. はじめに

原研にて、大強度陽子線形加速器開発⁽¹⁻⁴⁾の一 環として建設を予定している技術開発用加速装置は、 加速エネルギー 10 MeV, ピーク電流100 mA、繰り 返し周波数100Hz、パルス幅 1 msの条件でパルス運 転される。そのビームストッパーは、ピークで1 MWの熱負荷があり、その除熱と中性子生成の抑制 を考慮して、新素材の炭素繊維複合材(CC材)/ W-Cu合金/銅の多重層構造となる予定である⁽⁵⁾。 その製作性と熱設計の基礎的な特性を調べるため、 R&Dの2 MeV陽子ビーム加速装置RFQを用 いて予備的なモックアップ実験を行った。以下、そ の実験概要と結果ならびに1次元解析モデルによる 解析結果を示す。

2.実験概要

ビームストッパー模擬試験体は、内側に幅30 mm ×高さ25 mmの水冷却チャンネルを持つ厚さが 7.5 mm、サイズ40mm×120mmの銅板上に、7mm厚の1次元

* Japan Atomic Energy Research Institute.
** Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
**** Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
**** Mitsubishi Electric Coorporation.

CC材(東芝製 TASC-1)と3 mm厚のW-Cu傾斜機能 合金を接合した20mm×20mmサイズのタイルを12枚な らべて作った。これは、冷却チャンネルの蓋と構造 支持を兼ねて10 mm厚のステンレス鋼の板と冷却水 用のステンレス製パイプが取り付けられた。これら の材料の接合は鑞付けによった。

Fig. 1に実験配置を示す。模擬試験体はビーム診断箱中、RFQ出口から 1.1 m後方ビーム軸上にビームに対して45度傾けて置かれた。試験体の表面温度は、ビーム診断箱側面覗き窓に取り付けた赤外線カメラ(7ビ ホ=クス社製 TVS-2500TE)によりCC材表



Fig. 1 実験配置図

-320 -

面の2次元的な分布を、また、試験体の側面に取り 付けた5個の熱電対によりCC材深さ方向の温度分 布を測定した。陽子ビームの入射条件は、電流値 52 mA、パルス幅0.5 msあるいは1 msであり、Duty は0.25%~1.25%である。上記実験条件により、CC 材表面への入熱密度はビーム中心で最大約 40 MW/ m²と推定される。これは、BTAビームストッパー の50 MW/m²に近い。また、冷却水の流量については、 3, 4.5, 6 1/minの3種類を取った。

また、この測定とは独立に模擬試験体位置にワイ アー型プロファイルモニターを設置して模擬試験体 に入射するビームプロファイルを測定した。

3. 実験結果

(1) 過度的温度分布

赤外線カメラの視点を試験体中心軸のみに高速移 動させて繰り返し観測し(いわゆるラインスキャン モードにより)、その軸に沿った位置の温度の時間 変化を測定した。結果をFig. 2に示す。丁度、高速 回転するカメラのミラーがビーム入射と同期した場 合に最高温度が観測される訳で、Fig. 2はそうした データが撮れたと思われるいくつかの熱画像のホッ トスポットでの温度を平均して得たものであり、横 軸は、ビーム入射時刻を原点とした。図において、 ビーム入射直後、CC材の表面温度は急激に上昇し ている。その上昇速度は、入射ビームのパルス幅や 繰り返し数さらに冷却水の流量によらずほぼ同程度 であり、0.5 ms内に約100℃上昇している。そして パルス幅が 0.5 ms以上のものではさらに温度が上 がっている。次いで、ビームパルスが無くなると入 熱量と冷却水流量で定まる準定常的な温度まで急降 下しており、その後は非常に緩やかな温度降下を示





している。かようにビームパルス入射直後の過度的 な温度変化は、入熱密度と材料の性質のみに決まる もので、系の冷却条件には依存しないことがわかる。 一方、後述の赤外線カメラでの2次元温度分布と 熱電対での測定結果は、準定常的な時間範囲のもの であり、冷却条件や入熱の総量(duty)に依存する。

(2) CC材表面の温度

Fig. 3 には、CC材表面の代表的な位置「試験 体中心高さ右端で熱電対に近い位置〕での温度を、 Dutyの関数として示す。パルス幅による影響を調べ るため同じdutyのデータでもパルス幅0.5 msのもの を左側、1 msのものを右側にプロットした。図にお いてパルス幅の影響は殆ど無く、温度がDutyに対し てほぼ線形な変化をしていることがわかる。熱電対 による結果も殆ど同じ結果を示している。図中の直 線は、入熱密度をDutyで平均化して与えた定常の熱 伝導問題として1次元乱流と熱伝導モデルによる計 算式による結果である。入熱分布は、ワイアー型プ ロファイルモニターで測定した σ_x = 14 mm、 σ_y = 20.6mm によるガウス分布を仮定した。また、冷 却チャンネル壁の熱伝達率は、レイノルズ数 Re が 3,590~7,180と10⁴より小さく、Dittus-Boelterの 適用範囲を越えているため、Gnielinskyの式

Nu =
$$\frac{(f/2)(\text{Re } -1000) \cdot \text{Pr}}{1+12.7(f/2)^{1/2} \cdot (\text{Pr}^{2/3}-1)}$$

を用いた。ただし、Prはプラントル数である。また、 管摩擦係数 f は下記のBrasius の式を用いた。





計算値は、流量が 4.5 1/minと6.0 1/minの場合に 実験値と良い一致を示している。しかし、3.0 1/m inの場合には、過大評価となっている。実験値を同 じ Duty での温度の流量依存性を見た場合、温度は 流量にほぼ線形な関係を示しているのに対して、計 算値は4.5 1/minから3.0 1/minにかけてギャップが 見られる。このことは、熱伝達の相関式について問 題を残しているのかも知れない。

(3) 温度の空間分布

赤外線カメラによりCC材表面の2次元温度分布 を得た。それは、ビーム中心に相当する位置にホッ トスポットを示すものである。また、カメラから見 て左側の側面もビームに曝されるため、CC材表面 左端も高温になっている。この2次元温度分布から 温度プロファイルを求め、ワイアータイプのプロフ ァイルモニターでの結果と比較し、温度が入射ビー ムの空間分布をどの程度に保っているかを調べた。

Fig. 4は、その結果である。温度プロファイルは、 温度変化についてX – 方向(ビーム軸方向)または Y – 方向(ビーム軸に垂直方向)について積分して 得たものである。また、入射直後の熱画像よりY – 方向プロファイルをした。X – 方向については、C C材が \pm 14 mmしかないので温度プロファイルのピ ークは狭くなっている。プラス側で広がっているの は、試験体側面を見ていることと、熱電対の部分の 覆いの影響が出たものである。

Y-方向については、温度プロファイルがビーム プロファイルより広がりを示している。しかし、入 射直後の温度プロファイルはビームプロファイルに 極めて近い。このことは、1次元CC材と赤外線カ メラによりビームプロファイルを実験的に得られる ことを示している。



Fig. 4 温度プロファイルとビームプロファイル

4.まとめ

今回の実験により、低dutyであるがBTAビーム ストッパーの入熱密度に近い条件(40 MW/m²)での 温度変化についての情報が得られた。まず、陽子ビ ーム入射により表面温度は0.5 ms内で約100℃上昇 し、ビームパルスが切れたところで急降下し、準定 常的な値に安定することがわかった。2次元温度分 布は準安定的な時間領域で測定したが、その温度は dutyにほぼ線形な関係を示し、パルス幅やパルスの 繰り返し数によらないことがわかった。代表的な位 置での温度について1次元熱伝導の式による計算値 が概略実験値を再現し、比較的うまく記述できた。 また、温度プロファイルについて、入射直後のもの はワイアー型プロファイルモニターの結果に非常に 近いことが実験的に確かめられたが、時間とともに 拡散による広がり見られた。このことは、準定常的 な時間での分布を得るには時間依存の熱伝導問題を 解く必要があることを示している。

なお、BTAビームストッパーはduty 10%で使用 される。こうした高い入熱では冷却水が核沸騰を起 こす可能性があり、実験的に確かめることが重要で ある。今後、より実規模に近い実験を行い、基礎的 なデータ採取とともにビームストッパーとしての実 証性を明らかにしたい。

参考文献

- 草野譲一他,"原研BTAの要素技術開発", 第19回リニアック技術研究会邦文集、JAERI-Conf 94-003, p. 69 (1994).
- 2) M. Mizumoto, et al., "High Intensity Proton Linear Accelerator for Nuclear Waste Trans
- mutation," Proc. 7th Int. Conf. on Emerging Nuclear Energy System, 20-24 September 1993, Makuhari, p. 453 (1993).
- K. Hasegawa, et al., "First Beam Test of the JAERI 2 MeV RFQ for BTA," Proc. 1994 International Linac Conf., August 21-26, 1994, Tsukuba, p. 113 (1994).
- 4) H. Oguri, et al., "A High Brightness Hydro
- gen Ion Source for the BTA at JAERI," ibid. p. 381 (1994).
- 5) 川合將義他, "原研BTAの100 kW陽子ビーム ストッパーの設計,"第19回リニアック技術研究 会邦文集、JAERI-Conf 94-003, p. 69 (1994).